

KMVS立式雙門蒸濺鍍機規格表

系統(SYSTEM) / 型號(TYPE)	KMVS-1350	KMVS-1690	KMVS-1800
腔體直徑(m/m) (Chamber Diameter)	1350	1690	1800
蒸鍍空間(m/m) (Evaporation Space)	φ1300×1200H	φ1600×1800H	φ1700×1800H
迴轉治具(m/m) (Rotates The Fixture)	φ400×6	φ430×8 φ520×6	φ470×8 φ570×6
油迴轉幫浦(L / min) (Rotary Pump)	6000~7500	7500~10000	10000~15000
魯式幫浦(M2 / HR) (Mechanical Booster Pump)	2500	2500	2500~4800
擴散幫浦(L / sec) (Diffusions Pump)	20000	45000	45000
濺鍍靶 (Sputter Target)	1~2支,5"W×長度(依客戶需求訂製)		
製程氣體 (Process Gas)	依客戶需求配置		
維持幫浦(L / min) (Hold Pump)	300~600		
操作方式 (Operating Mode)	自動(Auto) / 手動(Manual)		
到達真空度 (Arrives At The Vacuum Degree)	$<10^{-6}$ Torr		
冷卻水需求 (Cooling Water Demand)	2.5 M ³ /HR		
空壓需求 (Air Pressure Demand)	350 L / min - 3HP / 4-7kg/cm ²		
電力需求 (Electric Power Demand)	76KW	90KW	110KW
佔地面積(mm) (Occupies The Electricity Area)	5062L×3600W ×2569H	6412L×4385W ×3450H	6818K×4996W ×3698H

昆旻有限公司

KUEN MIN TECH CO.,LTD.
High Vacuum Coating Equipment

公司:臺北八德路3段81號3樓之1

電話:886-2-2579-2619

傳真:886-2-2579-1433

網址:www.kmvac.com

廠址:桃園縣龜山鄉南上路290巷42弄9號

電話:886-3-3527123

傳真:886-3-3128223

E-mail:km.tech@msa.hinet.net